#### (12)

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3: 04.05.2011 Patentblatt 2011/18

(51) Int Cl.: **H05H 1/30** (2006.01)

(43) Veröffentlichungstag A2: 09.06.2004 Patentblatt 2004/24

(21) Anmeldenummer: 03022387.9

(22) Anmeldetag: 06.10.2003

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

Benannte Erstreckungsstaaten:

**AL LT LV MK** 

(30) Priorität: 03.12.2002 DE 10256257

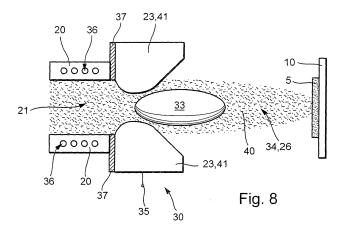
(71) Anmelder: ROBERT BOSCH GMBH 70442 Stuttgart (DE)

- (72) Erfinder:
  - Treutler, Christoph 72827 Wannweil (DE)
  - Benz, Gerhard
     71032 Boeblingen (DE)
  - Grosse, Stefan
     70839 Gerlingen (DE)
  - Henke, Sascha 71263 Weil der Stadt (DE)
  - Gross, Andreas
     70176 Stuttgart (DE)

# (54) Vorrichtung und Verfahren zum Beschichten eines Substrates und Beschichtung auf einem Substrat

(57) Es wird eine Vorrichtung (5) zur Beschichtung eines Substrates (10) mit Mitteln zur Erzeugung eines Gasstromes und einer Plasmastrahlquelle (20) vorgeschlagen, mit der ein auf das Substrat (10) einwirkender Plasmastrahl (40) erzeugbar ist, wobei neben der Plasmastrahlquelle (20) eine bei Betrieb einen Materialeintrag auf das Substrat (10) bewirkende Hohlkathode (23) vorgesehen ist. Weiter wird ein Verfahren zum Beschichten eines Substrates (10) vorgeschlagen, wobei mit Hilfe einer Plasmastrahlquelle (20) eine erste Funktionsschicht (13) mit oder aus einer Schicht mit einer Matrix mit darin eingebetteten nanoskaligen Partikeln auf dem Substrat (10) abgeschieden wird, und wobei mit Hilfe einer Hohlkathode (23) über ein Gasflusssputtern eine

zweite Funktionsschicht (11) auf dem Substrat (10) abgeschieden wird. Schließlich wird eine Beschichtung (5) auf einem Substrat (10) vorgeschlagen, wobei auf dem Substrat (10) eine zweite Funktionsschicht (11), auf der zweiten Funktionsschicht (11) eine Zwischenschicht (12) und auf der Zwischenschicht (12) eine erste Funktionsschicht (13) vorgesehen ist. Die Zwischenschichten (12) ist dabei als einen hinsichtlich der Zusammensetzung allmählichen Übergang zwischen der zweiten Funktionsschicht (11) und der ersten Funktionsschicht (13) vermittelnde Gradientenschicht ausgebildet, während mindestens eine der Funktionsschichten (11, 13) eine Matrixschicht mit darin eingebetteten nanoskaligen Partikeln aufweist.





### **EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT**

Nummer der Anmeldung EP 03 02 2387

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMEN'	ΓE				
Kategorie	Kennzeichnung des Dokun der maßgebliche		soweit erforderlich,	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)		
X,D	DE 196 35 669 C1 (F [DE]) 24. Juli 1997 * das ganze Dokumer	(1997-07-2		1-23	INV. H05H1/30		
X,D	DE 101 04 611 A1 (E 14. August 2002 (20 * das ganze Dokumer	02-08-14)	ROBERT [DE])	1-23			
Х,Р	WO 03/018862 A2 (BC WALTER AG [DE]; BEC ALE) 6. März 2003 ( * Seiten 6-13; Ansp	K THOMAS [[ 2003-03-06]	DE]; SCHATTKE	1,17			
Х	WO 01/40542 A1 (BOS GROSSE STEFAN [DE]; 7. Juni 2001 (2001- * Seiten 1,4,6,11;	VOIGT JOHA 06-07)	ANNES [DĒ])	1-23			
A	EP 0 992 606 A2 (RC 12. April 2000 (200 * Absätze [0005] - [0018], [0023], [ Anspruch 1 *	0-04-12) [0009], [0	0016],	1-23	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)		
A	WO 02/062114 A1 (BC GROSSE STEFAN [DE]; SPINDLE) 8. August * Seiten 5-9,14 * * Seite 15,; Ansprü 1 *	HENKE SASO 2002 (2002-	CHA [DĒ]; -08-08)				
A	US 5 928 771 A (DEW AL) 27. Juli 1999 ( * Spalte 1, Zeile 4 * * Spalte 3, Zeilen * Spalte 4, Zeile 6 Ansprüche 1,2,7 *	1999-07-27) 7 - Spalte 5-8 *	1-23				
 Der vo	rliegende Recherchenbericht wu	rde für alle Patenta	ansprüche erstellt				
	Recherchenort	Abschluß	Bdatum der Recherche		Prüfer		
	Den Haag	21.	März 2011	But	, Gabriela-Ileana		
X : von Y : von	TEGORIE DER GENANNTEN DOKU besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung ren Veröffentlichung derselben Kateg	et mit einer	T : der Erfindung zug E : älteres Patentdoki nach dem Anmeld D : in der Anmeldung L : aus anderen Grün	ument, das jedo edatum veröffen angeführtes Do	itlicht worden ist kument		

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

1

anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur

L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument

<sup>&</sup>amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument

### ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 03 02 2387

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

21-03-2011

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung	
DE	19635669	C1	24-07-1997	WO EP JP	9810114 0938595 2001500569		12-03-1998 01-09-1999 16-01-2001
DE	10104611	A1	14-08-2002	WO EP JP US	02061165 1360343 2004518026 2004144318	A1 T	08-08-2002 12-11-2003 17-06-2004 29-07-2004
WO	03018862	A2	06-03-2003	AT AU CZ DE EP IL JP JP US	437249 2002336043 20040280 10141696 1423551 160411 4431386 2005500440 2005011748	A1 A3 A1 A2 A B2 T	15-08-2009 10-03-2003 15-12-2004 13-03-2003 02-06-2004 20-07-2009 10-03-2010 06-01-2005 20-01-2005
WO	0140542	A1	07-06-2001	DE EP JP US	19958473 1242649 2003515675 7771798	A1 T	07-06-2001 25-09-2002 07-05-2003 10-08-2010
EP	0992606	A2	12-04-2000	AT DE US	312211 69928739 6176982	T2	15-12-2005 29-06-2006 23-01-2001
WO	02062114	A1	08-08-2002	DE EP JP JP	10104614 1360880 4416402 2004518028	A1 B2	22-08-2002 12-11-2003 17-02-2010 17-06-2004
US	5928771	Α	27-07-1999	KEIN			

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

EPO FORM P0461